

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

63259242 A

(43) Date of publication of application: 26.10.88

(51) Int. CI

F16F 15/14 B23Q 11/00

(21) Application number: 62045356

(22) Date of filing: 02.03.87

(71) Applicant:

KYORITSU SEIKI KK SATO

CHIAKI

(72) Inventor:

ABE HITOSHI SATO TADAHIRO

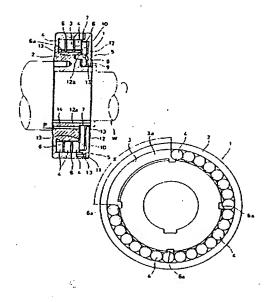
(54) AUTOMATIC BALANCER FOR ROTOR

(57) Abstract:

PURPOSE: To adjust and correct unbalance and mechanical vibration of a rotor by movably accommodating a balance adjust member in the interior of a hollow chamber of an annular member fixed to the rotor, and providing means for fixing the member when the rotor is balanced.

CONSTITUTION: An annular member 2 is fixed to the shaft center of a rotor W, and a plurality of movable balance adjust members 4 are accommodated with a designated space portion 3a in the interior of an annular hollow chamber 3 formed on the side of the annular member 2. On the other hand, there is provided fixing means 5 for fixing the balance adjust members 4 in the hollow chamber 3 of the annular member 2 at a position where the rotor W is balanced. When a working pressure fluid P is applied to a feed and discharge passage 14, a pressing member 10 of the fixing means 5 can freely move the balance adjust members 4. Accordingly, rotating unbalance and mechanical vibration of the rotor W can be automatically adjusted and corrected.

COPYRIGHT: (C)1988,JPO&Japio



19 日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭63 - 259242

@Int_CI_1

識別記号

庁内塾理番号

匈公開 昭和63年(1988)10月26日

F 16 F 15/14 B 23 Q 11/00 C-6673-3J B-7226-3C

審査請求 有 発明の数 1 (全5頁)

会発明の名称

回転体の自動バランス装置

頤 昭62-45356 20符

四出 頤 昭62(1987)3月2日

母 明

阿 部 伾 栃木県宇都宮市茂原1丁目2番19号 共立精樹株式会社内

② 発明 渚 佐藤

忠 34

俊

千葉県我孫子市船戸2-5-14

栃木県宇都宮市茂原1丁目2番19号

①出 題 人 共立精機株式会社 愈出 願 人 佐藤 千 秋·

千葉県我孫子市船戸2-5-14

珍代 理 弁理士 小川 信一

外2名

田月

1.発明の名称

回転体の自動バランス装置

2.特許請求の範囲

回転体の軸芯と同芯的に着脱自在に取付けら れる環状部材の中空室内部に、所定の空間部を 隔てて移動可能なバランス調整部材を収容し、 前記環状部材の一部に、回転体のバランス位置 にてパランス調整部材を中空室内に固定する固 定手段を設けたことを特徴とする回転体の自動 バランス装置。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

この発明は、回転体の回転アンパランスや、 機械震動等を回転体の回転を利用して自動的に **調整したり、補正する回転体の自動バランス装** 置に関するものである。

(従来技術)

従来、工作機械のスピンドル軸や、駆動モー タの出力軸、ターンテーブル、車輪、回転ロー

う等の回転体には、如何に高精度に加工されて いたとしても、始動時や、高速回転時、低速回 転には、若干偏心回転したり、装置の震動が発 生しているのが現状である。

従って、上記のような偏心回転や、装置の震 動等を除去しない限り、精度の良い加工や、震 動及び騒音等を低減することは困難である。

そこで従来では、回転体のアンバランス低量 の除去方法として、回転体の一部に重逢を取付 けてパランス調整を行う方法が行われている。 この方法は、回転軸及び回転体の個々のアンバ ランス重量と、その位置を測定し、アンバラン ス重量に対応する重鍾を付加ないしは除去する か、取いは位置をずらすことによって行ってい

然しながら、アンパランス重量とその位置の 湖定には、摩擦抵抗が実質的にゼロの軸受を有 する高精度な試験機を使用する必要があり、従 って両価な装置を必要とする上に、重鍾式では 回転体のアンパランス並量を正確に除去するこ

とは困難である。

更に、回転体のアンパランスを除去する際には、前記試験機を操作する熟練した作業員が必要となる。

また、個々の回転軸や回転体のアンバランス 重量の除去には限界があり、特に大量に同一構 造の部品を製造する場合には、代表的にアンバ ランス重量を仮定し、それに応じたアンバラン ス重量を除去するテストピースを準備し、これ を前記部品の製造の全てに使用している。

従って、従来のアンバランス除去方法では、 部品自体のアンバランス重量は勿論、この部品 を使用した回転体の新たなアンバランス重量を 除去することは困難であった。

(発明の目的)

この発明は、かかる従来の問題点に着目して 案出されたもので、その目的とするところは回 転体の回転アンパランスや、機械震動等を回転 体に取付けたパランス調整部材によりパランス させて補正すると共に、その補正位置でパラン ス調整部材をロックさせることにより、 回転始動時、高速回転時、低速回転等における回転アンパランスや、機械震動等自動的に調整したり補正することを可能にした回転体の自動パランス装置を提供するものである。

(発明の構成)

(発明の実施例)

以下添付図面に基いて、この発明の実施例を 説明する。

第1図及び第2図は、この発明の第1実施例を示す回転体の自動パランス装置の縦断面図と 正面図とを示し、前記自動パランス装置1は、 回転軸等の回転体Wに、該回転体Wの軸芯と同 芯的に者脱自在に取付けられる。

前記自動バランス装置1は、環状部材2の側面に形成された凹状の環状中空室3の内部に、所定の空間部3aを隔てて移動可能な複数のバランス調整部材4が収容され、また前記環状部材2の一部には、回転体Wのバランス位置にてバランス調整部材4を中空室3内に固定する固定手段5が設けられている。

前記、環状中空室3の内部には、第5図及び 第6図に示すような所定の重量を有するペレット状、コロ状またはボール状の複数のパランス 調整部材4が所定の空隙部X(この実施例では 円周長さの約1/4)を設けて、かつ並列に移 助可能に収容され、各パランス調整部材 4 の間には、第 3 図に示すようなガイドリング 6 が回止め部材 6 a を介して介設されている。

次に、前記パランス調整部材4を中空室3内に固定する固定手段5は、前記環状中空室3の 関部に形成された凹部7に、ピン8及びシール 部材9を介して水平方向に移動可能な押圧部材 10が設けられ、この押圧部材10の外側には 環状部材2にボルト11を介して一端が固定された第4図に示すような環状の弾性リング12 がシール部材13を介して設けられている。

前記環状の弾性リング12の内面側には、押 圧部材10の側面に当接する突起12aが一体 的に形成され、押圧部材10を常時パランス調 盤部材4側に押圧するように付勢させている。

前記環状部材2の側面に形成された凹部7と 押圧部材10との間には、密閉された室13が 形成され、この室13には環状部材2に形成された作動圧流体(この実施例の場合にはエアー を使用する)の給排通路14が接続され、この 拾排通路14は図示しない作動圧流体の供給源 に接続されている。

次に、作用について説明する。

回転軸等の回転体Wに、自動パランス装置1の 環状部材2を該回転体Wの軸芯と同芯的に取付 けて固定し、一方凹部7と押圧部材10との間 に形成された密閉された窒13には、図示しな い作動圧流体の供給額から給排通路14を通し て作動圧流体Pを供給し、押圧部材10及び弾 性リング12を第1図の二点額線の状態にして パランス調整部材4が中空室3内で自由に移動 できるようにしておく。

このような状態から回転体Wを高速回転させると、最初のうちは回転体Wがアンパランスの状態で回転すると共に、機械震動等が発生するが、そのうち環状部材2の環状中空室3に設けられたパランス調整部材4が一方に偏って回転体Wがパランスし、また機械震動を生じななる。このような状態から、固定手段5、即ち作動圧流体の供給源から供給されていた作動圧流

7を介して電磁石15を固定する。また17は 電極、18はケーシング16に収容されている パランス調整部材4の蓋を示している。

この実施例の作動は、上記第1実施例と同様に、回転軸等の回転体Wに、自動バランス装置1の環状部材2を該回転体Wの軸芯と同芯ではの環状部材2を該回転体Wの軸芯と同じにしてがつるようにしておき、回転体Wがアウェスの状態で回転すると共に、機械震動等を発生するが、そのうち環状部材2の環状中空室3に設けられたバランス調整部材4が一方に偏って回転体Wがバランスする。

この状態で、電磁石15を励磁の状態にすると、一方に偏って停止しているバランス調整部材4が電磁石15に吸着されて固定する。

このように、一旦バランスの取れた状態の回 転体Wを低速回転させたり、高速回転させても 常に回転体Wはバランスした状態で回転するこ 体 P の供給を停止し、密閉された室13の圧力を解放すると、弾性力を有する弾性リンク12 が実線状態となり、押圧部材10を所定位置に て停止しているパランス調整部材4に当接させ てパランス調整部材4を固定する。

このように、一旦バランスの取れた状態の回転体Wを低速回転させたり、高速回転させても常に回転体Wはバランスした状態で回転することが出来、この結果、工作機械等では、常に特度の良い加工を行うことが出来ると共に、機械震動なども低減させることが出来るのである。

更に、工作機械等においてバランス調整部材 4の重量は固定されることにより、フライホィール効果が期待出来るため、バランス取りによ る震動防止効果と切削加工等有効なフライホィール効果の二乗の効果を得る事ができる。

次に、第7図はこの発明の第2実施例を示す 断面図を示し、この実施例は固定手段5として 電磁石15を使用したもので、バランス調整部 材4を収容したケーシング16の側部に軸受1

とが出来、この結果、工作機械等では、常に精 度の良い加工を行うことが出来ると共に、機械 震動なども低減させることが出来るのである。

なお、その他の構成は第1実施例と同様なの で同一符号を付して説明は省略する。

次に、第8図はこの発明の第3実施例を示し、この発明の第2実施例を示す断面図を示し、この実施例は固定手段5として、押圧部材10と 査20との間に、押圧部材10を常時バランス 調整部材4個に押圧すくスプリング21を介設 して構成したものである。

そして、上記第1実施例と同様に押圧部材1 0とバランス調整部材4との間に密閉された室 22を形成し、更にこの室22に連通する作動 圧流体Pの給排通路23を環状部材2の内部に 形成して構成したものである。

また、給排通路 2 3 は図示しない作動圧流体 P の供給源と接続されている。

このように構成することにより、作動圧液体 の供給調から給排通路 2 3 を通して作動圧液体 Pを室22に供給し、スプリング21の弾性力に抗して押圧部材10を蓋20倒に押圧しておき、パランス調整部材4が中空室3内で自由に移動できるようにしておく。

そして、このような状態から回転体Wを高速回転させると、最初のうちは回転体Wがアンバランスの状態で回転すると共に、機械震動等が発生するが、そのうち環状部材2の環状中空室3に設けられたバランス調整部材4が一方に偏って回転体Wがバランスし、また機械震動を生じなくなる。

このような状態から、固定手段 5、即ち作動 圧液体の供給源から供給されていた作動圧液体 Pの供給を停止し、密閉された室 2 2 の圧力を 解放すると、スプリング 2 1 の弾性力により押 圧部材 1 0 を所定位置にて停止しているパラン ス調整部材 4 に当接させてバランス調整部材 4 を固定する。

このように、一旦パランスの取れた状態の回 転体Wを低速回転させたり、高速回転させても

4. 図面の簡単な説明

第1図は、この発明を実施した自動バランス 装置の縦断面図、第2図は正面図、第3図はガイドリングの斜視図、第4図は押圧部材の斜視 図、第5図及び第6図はバランス調整部材の斜 視図、第7図はこの発明の第2実施例を示す斜 視図、第8図はこの発明の第3実施例を示す斜 視図である。

1…自動バランス装置、2…環状部材、

常に回転体Wはバランスした状態で回転することが出来、この結果、工作機械等では、常に特度の良い加工を行うことが出来ると共に、機械 震動なども低減させることが出来るのは、上記 第1実施例及び第2実施例と同様である。

なお、その他の構成は、上記第1実施例及び 第2実施例と同様なので、同一符号を付して説 明は省略する。

なお、上記の各実施例では、バランス装置が リング状に独立した状態にあるが、これに限定 されず他の部品中(例えばスピンドル本体等) の中へ組み込む事も可能である。また、固定手 段5も上記の実施例に限定されず、バランス調 登部材4を固定出来るものであれば良い。

(発明の効果)

この発明は、上記のように回転体の軸芯と同 芯的に着脱自在に取付けられる環状部材の中空 室内部に、所定の空間部を隔てて移動可能なバ ランス調整部材を収容し、前記環状部材の一部 に、回転体のバランス位置にてバランス調整部

3 ···環状の中空室、3 a ···空間部、

4…バランス調整部材、5…固定手段。

代理人 弁理士 小 川 信 一 弁理士 野 口 賢 照 弁理士 斉 下 和 彦

